

第24回伊方発電所廃止措置研究に係る検討会 議事次第

1. 日時

2026年4月16日(木) 13:30~15:30

2. 開催方法・場所

Web会議 (Cisco Webex 使用)

3. 議題

- (1) あいさつ、メンバー紹介 (資料-1(1)、1(2))
- (2) 前回議事録確認 (資料-2)
- (3) 研究実施状況ならびに2026年度の研究計画について (資料-3(1)~3(3))
- (4) 「プラズマと機械的処理およびレーザ処理を併用した除染方法の開発」の継続評価について
 - ・研究テーマ選定手順 (資料-4(1))
 - ・二次スクリーニング調査シートの評価 (資料-4(2))
 - ・評価結果 (資料-4(3)、4(4))
 - ・継続研究の計画書 (資料-4(5))
- (5) 2025年度の実績と2026年度の進め方について (資料-5(1)、5(2))
- (6) その他

4. 配布資料

- 資料-1(1) 第24回伊方発電所廃止措置研究に係る検討会 参加者名簿
- (2) 第24回伊方発電所廃止措置研究に係る検討会 出席者一覧 *
- 資料-2 第23回伊方発電所廃止措置研究に係る検討会 議事録 *
- 資料-3 研究実施状況報告書ならびに2026年度の研究計画書 *
- (1)a 「配管長手方向半割切断装置の開発」(実施状況) *
- (1)b 同上 (計画) *
- (2) 「プラズマと機械的処理およびレーザ処理を併用した除染方法の開発」(実施状況) *
- (3)a 「自律調査ドローンの実用化研究」(実施状況) *
- (3)b 同上 (計画) *
- 資料-4(1) 廃止措置研究に係る研究テーマ選定フロー
- (2) 二次スクリーニング調査シート *
- (3) 二次スクリーニング評価 *
- (4) 二次スクリーニングの評価結果 *
- (5) これまでのテーマ選定状況 *
- (6) 「プラズマ表面改質と機械処理のパルス変調ハイブリッドプロセスによる二次廃棄物低減除染技術の開発」研究計画書 *
- 資料-5(1) 2025年度の実績と2026年度の進め方について
- (2) 2025年度 廃止措置研究進捗評価 *

*については技術ノウハウに係る等の理由により非公開とする。